Living up to Life



# Leica 激光扫描共聚焦显微镜 快速操作手册



制作: 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司

## 2013年3月

## 目录:

## 1 系统的组成

系统组成3
光路示意图4
2 系统的使用
2.1 开机顺序5
2.2 软件界面简介7
2.3 在显微镜下观察样品8
2.4 采集共聚焦图像9
2.5 XYZ三维扫描(Z-Stack)11
2.6 时间序列扫描(Timeseries or xyt Scan)…15
2.7 波长扫描(xy λ Scan)16
2.8 HyD检测器17
2.9 图像的保存及输出18
2.10 关机20
3 系统的维护21









LEICA TCS SP8正置, 配备紧凑型光源组件(CSU)



LEICA TCS SP8倒置, 配备灵活型光源组件(FSU)



- 1 可见波长激光或白激光
- 2 声光调制器 (AOTF)
- 3 红外激光(IR)\*
- 4 电光调制器
- 5 紫外激光\*
- 6 AOTF或直接调制器 (DMOD)
- 7 STED 激光\*
- 8 Setlight监控二极管
- 9 AOBS, 及其他选配件
- 10 用于FRAP的光束增强镜\*
- 11 红外激光耦合
- 12 与CS2紫外光路耦合的紫外激光
- 13 STED激光耦合
- 14 全视野扫描镜及串行高速扫描镜选件

- 15 UVIS, HIVIS或VISIR的光路镀膜
- 16 扫描视场旋转镜 (Abbe-Konig 旋转) \*
- 17 在NND位置上的反射光检测器 (RLD) \*
- 18 物镜(可提供各种选择)\*
- 19 在NND位置上的透射光检测器 (TLD) \*
- **20** 正方型针孔
- **21** Fluorifier盘\*
- 22 X1出口接口\*
- 23 外置检测器\*
- 24 色散棱镜
- 25 分开的荧光光谱
- 26 最多5个光电倍增管或4个HyD检测器

\*选配组件

## 2 系统的使用

## 2.1 开机顺序 (硬件标号请参考前面的系统组成图)

(1) 因为 FSU 和 CSU 硬件的电源控制 13 不同,请分别按照如下步骤开机:



(3) 电脑进入操作系统界面后,双击电脑桌面"LAS AF"图标启 动共聚焦操作软件。

"Configuration"下拉菜单中选择需要的 配置;(其中带有"simulator"字样的为模 拟方式,该方式不控制显微镜硬件,不能 拍摄图像,适合处理数据)"Microscope" 菜单中选择显微镜型号;(图中"Resonant" 选项为快扫功能,可按需要打开或关闭, 只有配备了快扫功能的系统才会显示该 选项),点击"OK",系统继续启动。

Leica Application Suite Advanced Fluorescence 3.0.0 build 8134 MICROSYSTEMS oht 1997 - 2012 Leica Mic

(5) 在"Initialize Stage"提示界面选择是 否初始化载物台(如果选择"No",则 Tile scan、 Mark&Find 和 Matrix 功能不能使用)。

注意:如果配置的是手动载物台,则不 会跳出该提示界面。

(6)系统自检完后,进入 LAS AF 操作界面,

点击界面最上方"Configuration"按钮进入配置界面→点击左边"Laser Config" 按钮→打开所需激光(OFF→ON), Argon 激光还需拖动右方滑块以调节激光输出 功率





LAS AF



## 2.2 软件界面简介



**1** 功能界面切换:参数设定(Configration)、扫描取图(Acquire)、图像处理(Process)、 定量测量(Quantify)

**2** 工具和文件管理界面切换: Experiments 界面下显示当前拍摄和打开的图片, Acquisition 下显示的是当前功能界面的功能按钮和参数

**3** 拍摄参数:包括图像像素 Format、扫描速度 speed、图像放大 Zoom factor、视野旋转 Rotation 等。

4 三维扫描工具组,用于设定和显示三维扫描的 Z 轴范围,及其他辅助设定

5 光路显示及设置区域,从上向下直观显示了从激发到荧光检测的光路细节和关键设置

- 6 图像显示窗口
- 8 激光控制栏

- 7 预设光路选择按钮
- 9 分光镜选择按钮
- 11 预览按钮,可用于开始和停止预览

**10** 物镜选择按钮 **12** 拍摄图像按钮

**13** 叠加图像显示按钮,在使用两个或以上数量通道拍摄多色图像时,用于显示所有通 道叠加后的图像

14 界面缩放调节滑块, 左右拖动可以调节界面项目的显示比例

15 界面调整栏, 左右拖动可调整光路设置区域与图形显示窗口的范围

## 2.3 在显微镜下观察样品

**2.3.1** 选择物镜:可通过显微镜主机右侧的物镜转换按钮,或软件中的"Objectives"按钮进行选择(如下图)。(在显微镜设置软件 Leica AF Hardware Configurator 中可设定最下方的红圈中的按钮为干/油镜转换,在干/油镜之间切换时需要先按一下此按钮才能完成转换)





amsplitter:	DD 488/552 🌲	
Objective:	HC PL APO CS2 63x/1.40 OIL 🌲	<b>F</b>
	HCX PL APO CS 10x/0.40 DRY	
	HCX PL APO CS 20x/0.70 DRY	
	HCX PL APO 40x/0.85 DRY	
	HC PL APO CS2 63x/1.40 OIL	
	Empty 1x/0.00	
	Empty 1x/0.00	

快速调焦按钮

物镜转换按钮

2.3.2 明场观察: 将样品置于载物台上,按显微镜左侧的 TL/IL 按钮打开明场光路(如右图)(因显微镜所处状态不同,有时候需要按两次才能打开),在明场条件下选择合适的视野。通过调焦按钮或旋钮调节至合适的 z 轴平面,通过显微镜主机左侧的"INT"功能键调节光强。

如果是电动载物台,需通过遥控手轮调节 载物台的运动以选择合适的视野(如下图)。



调焦旋钮 TL/IL INT



调焦旋钮 电动载物合X方向调节旋钮 电动载物合Y方向调节旋钮

2.3.3 按显微镜前面板的荧光滤块选择按 钮切换至荧光观察光路(如右图所示),其 上的标注与荧光颜色的对应关系为: I3 -绿色, N2.1--红色, A--蓝色,有些配置的 显微镜按钮对应的荧光颜色可能会有所不 同,请以实际情况为准。

再按荧光光闸按钮(SHUTTER)打开 荧光,进行样品的荧光观察。

2.3.4 观察完毕后,按显微镜前面板上的



荧光通道选择按钮

荧光光闸

"SHUTTER"按钮以保护样品

## 2.4 采集共聚焦图像

#### 2.4.1 光路设置:

调用己有的设置:选择"Load/Save single setting"下拉菜单中已有的设置,激光波长及 其输出功率、分光镜、检测波长范围、检测器 gain 及 offset 都会自动设置,包含几种最常用 的荧光染料。选择某一设置后,可按样品的实 际情况对参数进行优化(如后述),并以新的 名称保存。(如右图)

修改已有设置:可改变所选激光、调节激 光输出功率、改变分光镜、改变所选 PMT、调 节 PMT 检测范围、调节 PMT 的 gain 或 offset 等。如下图。



建立新的设置:也可从零开始建立新的设置。选择所需激光及其功率、 适宜的分光镜、检测器及检测波长范围。



**分光镜选择原则**:根据所用激光 波长来选择合适的分光镜。

① 405 激光选择 Substrate; ②其 他可见波长的激光根据其波长选择分 光镜,如 488 激光可选择 DD488/552、 TD488/552/638 分光镜。③RT 15/85 分 光镜所有波长激光都可用, 但是会损 失 85%的激光能量和 15%的荧光能量,一般在当现有分光镜无法满足当前激 光谱线组合或进行光谱扫描的时候选用。

Sequential Scan:若染料的发

射光谱有重叠,为减少串色,成像 时每种染料要单独激发,或者说, 每次只用一种激发光激发,并只检 测一种染料。可用 Sequential Scan 来实现。(如右图) 激活 Sequential Scan 功能,可在下面的 Seg 中分别 设置各个染料的激发和检测光路。

## 2.4.2 选择扫描模式

默认模式为 xvz 扫描,是最常 用的扫描模式,可用于 xy 扫描和 z 轴层切 (xvz 扫描)。还可在下拉 菜单中选择由 x, y, z, t (时间) 以及λ(波长)组合而成的多维扫 描模式, 如 xzy, xyt, xyλ, xyzt, xyzλ, xyzλt 等。

## 2.4.3 设置扫描参数

包括分辨率 (format)、扫描速 度(speed)、针孔大小(pinhole)、 线平均(line average)、面平均

(frame average)、累加

(accumulation)及放大倍数(Zoom) 等。(如右图)

分辨率:默认值为 512×512。也可选择更低或更高分辨率。分辨率越 高,所获取的图像文件越大,采图所需时间也越长。

扫描速度:默认值为 400Hz。活细胞或运动的样品成像可能需要更快的 速度。可选择双向扫描(Bidirectional X)来达到更高速度,这时可能需要 进行相位校准(Phase correction)。

针孔大小:默认值为 1AU。如果增大针孔直径,可增加信号强度,但是 所获取图像的共聚焦效果会降低,光切厚度也会随之增加。

平均:用于降低背景噪音。分为线平均(Line average)和面平均(Frame average),可在下拉菜单中选择平均的次数。

Beamsplitter:	DD 488/552 🌲
Objective:	Substrate
	DD 448/514
	DD 488/552
	TD 488/552/638
	TD 448/514/552
	RT 15/85



累加: 仅用于荧光非常弱的样品

2.4.4 预览图像

点击软件 Acquire 界面左下方的"Live"按钮以预览图像(下图),图像 将显示在右侧的显示屏上。



注意:一旦预览开始,激光开始照射样品,为减少对样品的伤害,应 快速操作,尽量减少预览的时间。

建议:点击 Live 按钮之前,可调节 format 至 512×512, speed 至 600Hz 以获得较快的刷新频率。

## 预览应达到以下目的: ①找到最适合观察的焦平面; ②使图像亮度动 态范围达到最佳。

可通过调节控制面板的"Z Position"旋钮找到最适合观察的焦平面(如下图);或者调节遥控手轮或显微镜镜体上的调焦旋钮(见第8页图)。



图像亮度动态范围可通过调节激光输出功率(见第 9 页图)、Smart Gain 和 Smart Offset (见上图)。

#### 参数的调整原则:

(1) Smart Gain 的调节:增大则信号和噪音都增强,减小则信号和噪音均减小。 一般情况下, Gain 值的正常范围为 500—1000;

(2) Smart Offset 的调节:可扣除背景噪音,但标本信号也有一定程度的扣除。 原则上,在保证图像质量的前提下,Digital Offset 值越接近于 0 越好;

(3) 另外,对于每个通道,需要灵活调节激光的强度:激光强度越高,则信号越强,同时标本更容易被漂白或淬灭。当 PMT gain 值高于 800 或 HyD gain 值大于 100%时荧光图片亮度还是不够时,可以考虑适当增加激光强度。在做活细胞或者光切时,应尽量减少激光强度,原则上,在保证图像质量的前提下,激光强度越低越好。

#### 图像亮度动态范围的判断方法:

理想的荧光图像中应该只有少数像素点达到饱和,可通过位于图像左侧的LUT按钮进行观察。。LUT 按钮(下图红圈)可在LUT (即指定的荧光颜色,也称 伪彩)、"Glow Over Under (GlowOU)"和灰度图三档之间切换。在GlowOU 模 式中,灰度值达到饱和的像素点显示为蓝色,而灰度值为0的像素点显示为绿色。 调节Smart Gain使图像中仅少数像素点呈蓝色,调节Smart Offset来降低图像的背 景。荧光图像Smart Offset的默认值为0%,通常应将其调为负值以使图像背景呈 绿色。下图中B图亮度及背景值设置均未达最优化值,调节Smart Gain和Smart Offset后,达到C图中的效果,部分信号呈蓝色,而背景呈绿色。



A, 伪彩模式

B, GlowOU 模式, 图像未优化

C, GlowOU 模式, 图像已优化

对于HyD检测器,其背景噪声很低,无需通过调节Smart Gain来降低背景。 对透射光图像,同样可以调节透射光PMT 的电压和偏移值来进行优化,有 时可将Smart Offset调至高于0%以增加对比度。

如果启用了Sequential Scan,在应该在每个扫描序列(Seq)分别通过预览来 调整图像亮度。

#### 2.4.5 采集图像

对于单通道染色,或多通道染色同时扫描,单击"Capture Image"按钮采集图像。对于序列扫描,或多维图像扫描,单击"Start"按钮进行图像采集。(见下图)在此之前可改变扫描分辨率、线/面平均次数等扫描参数。



#### 扫描分辨率的设置原则:

通常情况下,采集图像时,为充分利用物镜的分辨能力,可直接点击 "Optimize xy Format"按钮(如下图),由系统自动设置最佳分辨率。



根据Nyquist 采样原则,像素点大小(Pixel Size)应为物镜侧向分辨率(即xy平面分辨率)的2/5~1/2。物镜分辨率可点击物镜参数表按钮从弹出的界面读取,像素点大小可在采图参数设置界面获得。像素点随扫描分辨率增大和放大倍数(zoom)增加而减小。与高倍物镜相比,低倍物镜需要更高的扫描分辨率。

## 2.5 XYZ三维扫描(Z-Stack)

xyz 扫描模式为默认采图模式,加上Z轴扫描多个层面,适合观察样品中目标的空间分布。

现有的LAS AF软件3.0和3.1版本Z-Stack的设置界面不同 (如下图所示),但是基本采图流程类似。



LAS AF 3.1 Z-Stack设置界面

LAS AF 3.0 Z-Stack设置界面

z

2.5.1选择Z轴驱动方式

根据不同的系统配置,可以点击Z轴驱动方式按钮选择"z-Galvo"或者"z-Wide" 方式:

"z-Wide":使用显微镜固有的Z轴调节方式,倒置显微镜调节物镜的升降, 正置显微镜调节载物台的升降,可通过显微镜镜体的调焦旋钮和遥控手轮的调焦 旋钮控制。

"z-Galvo":使用选配的SuperZ进行精细的Z轴调节,只能通过控制面板的"Z Position"旋钮控制。

2.5.2 设置光路参数,方法同前。

2.5.3 设置Z轴范围

点击"Live"进行图像预览,调节z 轴至层切所需的起点,点击扫描起始设置按钮定义层切起点,调节z 轴至层切所需的终点,点击扫描结束设置按钮定义

层切终点,点击"Stop"终止图像预览。

2.5.4 Z轴参数调整

此时xyz 层切菜单中显示的"z-step size"(相邻两个光切面的间距)和"Nr. of steps"(层切数目)为系统的优化值("system optimized")。也可点击"Nr. of steps" 左侧的按钮,然后对相邻光切面间距或层切数目进行自定义。

2.5.4 采图

选择合适的分辨率和扫描线速度,点击"Start"进行xyz 图像的采集。

采图完毕后,3.1版本的点击清除已设位置按钮,3.0版本的分别点击扫描起 始和结束位置设置按钮,使其变为灰色,使Z轴位置重新处于未定义状态,以免 影响下次采图。

2.5.5 3D展示

拍摄完3D图像之后,在图像显示窗口右侧会多出3个用于3D图像显示的按钮: 最大亮度投影按钮(Maximum projection):将所有Z平面的图像信息选取最 亮的点集中显示在一层,相当于将多层图像压成一层,多用于集中显示跨越多个 层面的结构信息。

正交剖面方式按钮(Orthogonal section):分别以XY、YZ、XZ三个方向显示 指定位置的剖面信息,如下图,多用于观察结构在3D空间内的定位。



3D立体模式按钮(Open in 3D viewer):打开3D可视化模块,以直观方式展

示3D结构,如下图,该模块功能强大,有多种参数可以调整显示方式,亦可以 将所观察到的图像输出成视频。



## 2.6 时间序列扫描(Timeseries or xyt Scan)

时间序列扫描多用于活细胞成像,记录动态过程。

**2.6.1** 在 "Acquire" 菜单栏的 "Acquisition" 中选择xyt 扫描模式后,将出现xyt 扫描菜单,如右图。

2.6.2 设置光路参数,方法同前。

**2.6.3** 定义 "Time Interval",即采集相邻两帧图 像所需的时间间隔,也可选择最小值 "Minimize"。

2.6.4 按采图需要选择 "Acquire until stopped"、 "Duration" 或 "Frames"。

若选择"Acquire until stopped",则图像将持续 采集,直至手动终止。

若选择"Duration",可定义采图所需的总时间。 若选择"Frames",可定义所需的图像帧数。

**2.6.5** 选择合适的分辨率和扫描线速度,点击 "Start"进行时间序列图像的采集。



10 | 🌲

Duration

Frames

## **2.7** 波长扫描(xy λ Scan)



波长扫描常用于自发荧光或新染料发射 光谱的检测,如果有串色严重的标本需要进行"Spectrum Dye Seperation",必须 进行波长扫描。

**2.7.1** 在 "Acquire" 菜单栏的 "Acquisition" 中选择xy λ 扫描模式后,将 出现波长扫描菜单,同时检测通道变为如下方式:

Experiments	Acquisition	
<ul> <li>▼ Acquisition Mode</li> <li>xyλ ⇒</li> </ul>	*	Specimen 3
<ul> <li>XY: 512x512   333 Hz   1</li> <li>λ-Scan Range Propertie</li> </ul>	1.00   0.69 AU 🔶	350 H00 H50 500 550 600 550 700 750 1
Detection Begin: Detection End:	460   \$ nm 780   \$ nm	
Total Detection Range: Detection Band Width: No. of Detection Steps: λ-Detection Stepsize:	320 nm 10 nm 32  ≎ 10 nm	PMT 1     ON     PMT 2     OFF     PMT 3     OFF     PMT 4     OFF       None \$     None \$     None \$     None \$     None \$
PMT Selection:	1 2 3 4	

2.7.2 选择合适的激发光和分光镜。

**2.7.3** 定义 "Detection Begin" (需检测的发射谱起点) 和 "Detection End" (需检测的发射谱终点)。起点所在波长应大于激发波长。

**2.7.4** 定义 "Detection Band Width"(接收的带宽),通常为10nm。如果图 像较暗,可以增加带宽,但是光谱数据的精度会降低。

**2.7.5** 定义"No. of Detection steps"(采集的帧数)或"λ-Detection Stepsize" (波长步进)。波长步进不应大于接收带宽。

2.7.6 选择所用PMT检测器(或HyD检测器)。

2.7.7 选择合适的分辨率和扫描速度,点击"Start"进行发射波长图像的采集。

2.7.8 扫描结束后,可保存发射光谱信息。操作路径为:

16

"Quantify→Tools→Stack Profile",如下图:



在图像窗口的右下角,拖动波长λ滑块,显示的图像会随之变化,选取有典型结构的一张;

在图像窗口上方选项画图工具,圈一个典型区域,中间的Graphs窗口即显示 出该区域的发射光亮度随波长变化的曲线(上图中的绿色曲线);

在上图所示位置点击鼠标右键,弹出的选项中有一个"Export to Dye Data Base"的选项,点击,弹出命名新染料的对话框;

输入染料名称、激发波长(最大发射波长系统会自动计算出,也可以自己修改)、备注信息等,点击"OK",新染料数据即被存入系统的染料数据库。

可以通过"Configuration/Dye Database"去查看,加入数据库的染料可用于以后采图的参考。

## 2.8 HyD检测器

HyD检测器是高性能的检测器,比PMT更灵敏响应速度更快,并且有更多的功能。HyD检测器有三种操作模式可供选择:

Standard:标准模式,跟PMT一样,检测到的信号直接显示为图像,可通过调节SmartGain来调节图像亮度。

Counting: 光子计数模式,以每个像素点所检测到的光子数 显示为该像素点的亮度,此时检测器的Gain为一个定值,通过长时间的检测使图像显现出来。常用于非常弱的荧光样本的成像。使用此模式采图时,需使用累加(accumulation)功能来使采集到的图像达到合适的亮度。



BrightR:如果视野中有非常亮的结构,但是又需要将较暗的结构显示出来时,

适合用此模式,此模式会在较为暗 的部分使用稍多一些的动态范围, 如右图。

注意: HyD检测器非常灵敏, 如果收集到过强的光信号会影响 其寿命,系统有一个安全机制对此 进行保护,如果信号过强,会先有 声音报警,如果操作者未采取措施, 会自动关闭检测器,同时弹出如下 的提示窗口:





此时应点击"Stop"停止预览,降低激光功率,调低SmartGain值,重新预览。

#### 特别注意:

①使用HyD成像时,一开始激光功率不要设置太高,应从低开始慢慢增加; ②不要用HyD检测反射光,因为一般情况下,反射光亮度要大大强于荧光。

## 2.9 图像文件的保存及输出

2.9.1图像文件的操作:

"Acquire"的"Experiment"下显示采集的所有图像文件名称,默认本次开机后采集的所有图像都放在一个文件夹下,右键点击文件名,可进行多种操作。如下图:



选择"Save Experiment"即可将当前文件夹下的所有图片保存为一个文件, 文件保存格式为\*.lif 原始文件,只能通过Leica LAS AF、LAS AF Lite 或其他专业图 像数据处理软件打开。

## 2.9.2图像文件的输出:

右键点击图像文件名,选 择"Export"进行图像输出,可输出成 图片(.tiff 或.jpeg),三维或多维图 像还可输出成电影(QuickTime、.avi、 MPEG-4、WMV等)。如右图。所得 文件可用普通图像浏览软件打开。

Experiments	Acquisition		Load,
▼ 🔂 2012-12-27.lif (25.2 N	ИВ)	_	ROI:
Series028 (4.2 MI	B, xvz1		
Series034 (4.2 MI	E Close Experiment		<b>%</b> 0
Series038 (4.2 MI	B Save Experiment		
Series049 (4.2 Mi	B Save All		OF 1
Series052 (4.2 MI	B Save Experiment (as)		
Series056 (4.2 MI	Create Collection		
	Delete		<b>3</b> ₃
	Rename		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Cut		
	Сору		4
	Export	>	As Tiff
	Properties		As JPEG
	Open in new viewer		As QuickTime
	Close All		As AVI
		T	As MPEG-4
			As WMV
			As DICOM
			As ASCIL
		3	

选择"As Tiff"或"As JPEG",出现如下图的对话框,可选择输出路径、所 需标尺及位置等。确定后,点击"OK",即可将图像输出至指定路径。



2.9.3图像采集参数的观察及恢复:

右键点击图像文件名,选择"Properties of…",即显示该图像采集时的所有参数设置信息,如图8-5。

Experiments	Acquisition	Lei	<u>ica</u> =0						×
<ul> <li>2012-12-27.lif (25.2 MB)</li> <li>Series028 (4.2 MB, xyz)</li> <li>Series034 (4.2 MB, xyz)</li> <li>Series034 (4.2 MB, xyz)</li> <li>Series038 (4.2 MB, xyz)</li> <li>Series049 (4.2 MB, xy)</li> </ul>	Close Experiment	Des	scription: spply Text						
Series052 (4.2 MB, x)	Save Experiment		Image: Series038						<u>^</u>
Series056 (4.2 MB, X)	Save All Size: 4.19 MB								
	Save Experiment (as) File Location: D/GaotHLIFINelW2012-12-27.lif								
	Create Collection		Start Time: 2012/11/	27 12:05:10.	.059			2	ena
	Delete		End Time: 2012/11/2	7 12:05:25.9	969			MICE	ROSYSTEMS
	Rename		Total Exposures: 2 (	2 channels	s, 1 frames)				
	Cut	- 11							
	Сору		Dimensions						
	Export	Dimension Logical Size Physical Length Physical Origin					Physical Origin		
	Properties	Principal Antipal Anti		102	1024		μm	-17.91 µm	
	Open in new viewer			1024		85.31	μm	0.00 µm	
l	Close All		z	1	1		m	0.00 m	
		Channels							
		350	LUT	Resolution Min			Max		
			Green	12	0.000000e+000		00	4.095000e+003	
		DA	Red	ed 12		0.000000e+000		4.095000e+003	
			Time Stamps:						
			Frame (Show All)		Relative Time (s)		Absolute Time (h:m:s.ms)		Date
PL		PN	1		0		12:05:10.59		2012/11/27
			2		15.91		12:05:25.989		2012/11/27
			Confooal Sottingo						
		A	apply Settings						Print Save as Close

点击"Apply Settings",即可恢复该图像采集时的参数设置。点击"Save as...",可将所有参数信息输出成.xml文件并存至指定路径。

## 2.10 关机

(1) 保存已采集的图像。

- (2) 在LAS AF软件Configuration" → "Laser Config"界面关闭所有激光。
- (3) 关闭显微镜荧光电源。

(4) 若使用过油镜,需用无水乙醚与无水乙醇混合液(体积比7:3)或无 水乙醇清洁镜头。

(5) 关闭LAS AF 软件。

(6)将电脑桌右侧"Laser Power"按钮右侧的激光开关钥匙(Laser Emission) 逆时针旋转90度至"On-0"位置。

(7) 关闭"Scanner Power"按钮。

(8) 在电脑上进行图像数据的输出。

(9) 关闭电脑后,关闭 "PC Microscope" 按钮(CSU系统需关闭显微镜控制器开关)。

(10) 风扇停止后(关闭激光开关钥匙约5分钟后),关闭"Laser Power"按钮。(CSU系统可直接关闭"Laser Power"按钮,无需等待风扇停止)。记录关机时间、仪器状况等信息。

## 3 系统的维护

(1)保持室温为18-25℃,相对湿度40-60%,尽量保证室内环境的清洁。

(2) 严格遵守激光器的开、关流程。

(3)如荧光光源为汞灯,则打开电源后需等10-15min方可使用;如荧光光 源为金属卤素灯,则打开电源后可直接使用。无论哪种灯作为光源,打开后20min 以上才能关闭。

(4)如需用到"Mark and Find"、"Tile Scan"、"Matrix"等要求载物台精确 定位的功能时,在启动软件后选择进行载物台初始化,否则也可不做初始化。在 初始化过程中,载物台会向四周运动,因此需保证周围没有物品阻碍其运动。

(5) 若使用过油镜,需用蘸有无水乙醇的擦镜纸清洁此物镜;若使用过水镜,也需用干擦镜纸轻轻吸干上面的水渍。

(6)关机前,尽量将当前物镜转换为低倍物镜并调至最低位,可最大程度保护物镜。

(7)输出数据时,使用光盘刻录数据而非移动存储设备可更好的防止电脑 中毒。

(8) 避免空调直接对着显微镜吹风。

(9) 拍摄图像时,应避免震动、环境光线、手机信号等的干扰。

